フレネル型液晶光偏向素子の試作と、ビーム偏向効果

Manufacture and Beam Deflection Effect of Fresnel Liquid Crystal Deflector

阪大院工, ^O澁谷 義一, 山野 翔平, 吉田 浩之, 尾崎 雅則

Osaka Univ., °Giichi Shibuya, Shohei Yamano, Hiroyuki Yoshida, Masanori Ozaki

E-mail: gshibuya@opal.eei.eng.osaka-u.ac.jp

[緒言] 液晶を用いた光偏向素子は、印加電圧により偏向角を調整できるため、液晶レンズと共に 新しい応用が期待されている。前回我々は、同素子にフレネル構造を適用して、液晶層厚 30 µm を変化させず偏向角を拡大することを試みた結果、平面ガラスのみで液晶層に鋸歯状の電位分布 を形成することが可能になり、単位櫛形電極のピッチを 0.5 mm とすることで、小型カメラの手振 れ補正に必要とされる偏向角±0.6 度を達成できた。今回は、同ピッチを 0.333, 0.2 mm に設定す ることで、出射ビームの偏向角±0.8, ±1.3 度を達成し、性能の向上を確認できた。

[設計と試作] 有限要素法による電磁界解析を用いて最適化を行った、液晶偏向素子の櫛形電極の モデルと、同電極に電圧を印加した状態の液晶層内の電位分布計算結果を Fig.1 に示す^[1]。異なる 2種の電圧を印加する櫛形電極を Fig.1 (a)のように配置し、同電極の下部には、SiO2 からなる層 厚 500 nm の絶縁層、その下には、表面抵抗値 100 MΩ/□の高抵抗層 250 nm を配置している。ネ マティック液晶層厚は 30 µm とし、比誘電率は 3.8 で固定とした。液晶層の高抵抗層近傍におけ る電位分布は、Fig.1 (b)に示すように、フレネル構造の実現に必要な鋸歯状の形状を持つ。

算出された結果に基づき、櫛形電極パターンを持つ液晶セルを作製した。液晶材にはネマティ ック液晶(Merck,5CB,Δn=0.186)を用い、液晶材料の接する部分には、ポリイミドから成る配向層 を設け、略正方形の素子の対角線方向に、層の上下で反平行となるようにラビングを施した。 [実験と結果] 偏向角の評価は、液晶セルに光を入射し、セルから1m離れた場所に設置したスク

リーンに結像した出射光の像の動きを測定することで 算出した。駆動周波数は1kHz で、顕微鏡観察に使用し た帯域通過フィルタの透過波長は 568 nm である。光源 には白色の発光ダイオードを用い、直径 105 μm の光フ ァイバにてセルの入射部分に照射した。セルの出射部分 には、透過軸をラビング方向と同一になるように、検光 子を設置した。サンプルは櫛形電極の長軸方向が鉛直方 向となるように設置した。Figure 2(a)~(c)に、印加電圧 (V_1, V_2) [V_{ms}]を、それぞれ(0.7,0.7), (1.4,0.7), (0.7,1.4)とし た時の、スクリーン上の出射光の像と、同一の駆動条件 において観察された干渉縞の偏光顕微鏡写真を示す。 (a)の印加電圧では液晶材の閾値電圧に満たないため、入 射光は直進し、セルに干渉縞は現れないが、(b)(c)では、 出射光の像は印加電圧の増加に伴って、水平方向にそれ ぞれ逆向きに移動し、初期位置から17mm離れた場所ま で変位した。これは、電圧の極性を変化させることで、 左右双方向に光が偏向されていることを示す。また、 Fig.2 の出射光像からも確認できるように、偏向された 光はわずかながら、元の位置に残像が残っている。残像 の強度は、セルの位置を移動することで、その強弱が変 化したため、セルの不均一性が主たる原因と判断してい るが、回折光の成分も含まれており、現段階でその比率 は判別できないが、できる限り低減することが、今後の 課題である。なお、本研究は大阪大学フォトニクスセン ターの支援を受けて行われた。

[1] G.Shibuya et al., IDW15 LCTp6-4, 170-173 (2015)

Fig.1 (a) Simulation model and device structure of LC deflector.





Fig.2 Observed beam spots on screen and interference fringes observed under each voltage application. $(V_1,V_2) [V_{rms}]$ (a) (0.7,0.7), (b) (1.4,0.7), (c) (0.7,1.4)